

【福岡超集積半導体ソリューションセンター GWに伴う機器利用停止期間について】
停止する装置は下記のとおり。

【水平ライン室】

基板用現像装置、ソフトエッチ水洗槽、レジスト剥離装置、基板用ケミカルエッチング装置

【めっきライン室】

積層前粗化処理装置、デスマリア装置、無電解銅めっき装置、電解ビアフィルめっき装置

日程		上記装置の利用受付	センター営業日
4月24日	金	○	○
4月25日	土	×	×
4月26日	日	×	×
4月27日	月	利用不可 水洗槽などの掃除を行うため	○
4月28日	火		○
4月29日	水	× 祝日	×
4月30日	木	利用不可 水洗槽などの掃除を行うため	○
5月1日	金		○
5月2日	土	×	×
5月3日	日	×	×
5月4日	月	× 祝日	×
5月5日	火	× 祝日	×
5月6日	水	× 振替休日	×
5月7日	木	利用不可 水洗槽などの掃除を行うため	○
5月8日	金		○

※営業日における装置利用は、原則9：00～17：00です。

お問い合わせ先：福岡超集積半導体ソリューションセンター（研究開発棟）
 TEL：092-331-8550